

## 关于推荐第二十六届中国专利奖项目的公示

根据《国家知识产权局关于评选第二十六届中国专利奖的通知》（国知发运函字〔2025〕152号）要求，经我单位组织筛选、审查，拟推荐《一种半导体无色镀膜的均匀性检测设备》发明专利（专利号：CN202311025271.8）申报第二十六届中国专利奖。

公示期间，如对公示内容有异议，请以书面形式提出，并留下联系地址和电话，单位反映情况需加盖公章，个人反映情况需签署真实姓名，将异议材料送至公司，逾期不予受理。

公示期限：2025年11月14日至2025年11月20日

联系人：黄姿琦

联系电话：15778147795

联系地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园A6栋1C1

联系邮箱：zq.huang@pie-tech.cn

推荐项目清单如下：

序号	专利号	专利名称	专利权人
01	CN202311025271.8	一种半导体无色镀膜的均匀性检测设备	派镀科技(深圳)有限公司

2025年11月14日

派镀科技(深圳)有限公司